

透過電子顕微鏡の基礎・応用 アプリケーションセミナー

日時: **11月22日(火) 14:00 ~ 16:00**

場所: 理系複合棟321室

講師: 日本電子株式会社

TEMアプリケーション担当

主な内容:

- ① 透過電子顕微鏡 (TEM) の基礎原理講座
- ② 最新アプリケーションの応用事例紹介

※ 本セミナーはWEBセミナー方式で催されます。

セミナー室のスクリーンに映し出して受講していただきます。セミナー終了後には質疑応答の時間もご用意しております。

日本電子株式会社様のご厚意により、透過電子顕微鏡に関するセミナーを開催します。ご興味のある方の参加をお待ちしております。

申込み

右のQRコード又は下記サイトからご予約ください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=91

Webによる事前申込は11/21(月) 15時まで。
以降は会場にて参加を受け付けますが、配布資料は事前申込者を優先します。



問い合わせ先

研究基盤センター事務室(理系複合棟307室)

TEL: [895-8967](tel:895-8967) E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp HP: <http://www.irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

主催: 研究基盤センター